



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/286

z dnia 10 lutego 2026 r.

zezwalające na zwolnienie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w odniesieniu do stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych w niektórych chillerach wykorzystywanych w produkcji półprzewodników

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (¹), w szczególności jego art. 11 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Od 1 stycznia 2027 r. w pkt 7 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 zakazuje się wprowadzania do obrotu stacjonarnych chillerów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, w przypadku chillerów o pojemności znamionowej do 12 kW łącznie, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji. Dodatkowo od 1 stycznia 2027 r. w pkt 7 lit. d) załącznika IV do wspomnianego rozporządzenia zakazuje się wprowadzania do obrotu stacjonarnych chillerów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, w przypadku chillerów o pojemności znamionowej do 12 kW łącznie, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji.
- (2) Na podstawie art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2024/573, 18 lipca 2025 r. właściwe organy Niemiec przedłożyły Komisji wniosek o udzielenie autoryzacji na zwolnienie („wniosek o autoryzację na zwolnienie”) umożliwiające wprowadzanie do obrotu dwóch rodzajów stacjonarnych chillerów wykorzystywanych do wspierania produkcji półprzewodników, których wprowadzanie do obrotu będzie zakazane od 1 stycznia 2027 r., zgodnie z, odpowiednio, pkt 7 lit. b) i d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573. Typ przedmiotowych chillerów to: (i) stacjonarne chillery o wydajności chłodniczej poniżej 12 kW, które obecnie opierają się na fluorowanych gazach cieplarnianych o GWP równym 150 lub większym, oraz (ii) stacjonarne chillery o wydajności chłodniczej powyżej 12 kW działające poniżej -50 °C, które obecnie opierają się na fluorowanych gazach cieplarnianych o GWP równym 750 lub większym. Te stacjonarne chillery stanowią integralną część większości zakładów produkujących półprzewodniki i mają zasadnicze znaczenie dla kontrolowania temperatury płytek i krytycznych części sprzętu podczas procesu ich produkcji.
- (3) Zgodnie z wnioskiem o autoryzację na zwolnienie stacjonarne chillery stosowane w produkcji półprzewodników, które byłyby zgodne z pkt 7 lit. b) i d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573, nie są obecnie dostępne na rynku. Pomimo ciągłych inwestycji i postępów w opracowywaniu rozwiązań alternatywnych, w tym rozwiązań alternatywnych opartych na CO₂ i innych rozwiązań alternatywnych o niskim GWP, obecnie nie jest dostępne żadne rozwiązanie, które mogłoby spełnić pełen zestaw wymogów dotyczących temperatury, bezpieczeństwa i wydajności w odniesieniu do wszystkich zastosowań półprzewodników. We wniosku o autoryzację na zwolnienie argumentuje się również, że ze względu na złożone ograniczenia techniczne, regulacyjne i gospodarcze, z którymi boryka się sektor, zakończenie transformacji w ustalonym terminie byłoby niewykonalne bez narażania ciągłości operacyjnej i ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów.
- (4) Komisja oceniła wniosek o autoryzację na zwolnienie i uznała, że warunki określone w art. 11 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2024/573 są spełnione. Komisja uważa również, że w takich wyjątkowych okolicznościach należy zapewnić wystarczającą ilość czasu, aby uniknąć zakłóceń rynku w dostawach tego rodzaju niezbędnych urządzeń. Komisja uważa, że okres trzech lat byłby wystarczający do zakończenia przejścia na rozwiązania alternatywne, przy jednoczesnym uniknięciu nieproporcjonalnych kosztów.
- (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu do spraw fluorowanych gazów cieplarnianych,

(¹) Dz.U. L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Na zasadzie odstępstwa od pkt 7 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu stacjonarnych chillerów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, o wydajności chłodniczej do 12 kW włącznie, wykorzystywanych do wspierania produkcji półprzewodników, pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2024/573.

2. Na zasadzie odstępstwa od pkt 7 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu stacjonarnych chillerów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, o wydajności chłodniczej do 12 kW włącznie, działających poniżej -50 °C, wykorzystywanych do wspierania produkcji półprzewodników, pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2024/573.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN